Method and apparatus for continuous production of tubular bodies by means of laser longitudinal seam welding	
Patent Number:	□ <u>US4827099</u>
Publication date:	1989-05-02
Inventor(s):	GUENTER FRIEDHELM (DE); WAHL HANS-JUERGEN (DE); GROSS HEINZ (DE); GERBER MANFRED (DE); KREBS ROLF (DE); WELSING OTTO (DE); RETZLAFF FRIEDHELM (DE)
Applicant(s):	HOESCH AG (DE)
Requested Patent:	#JP63090383#/
Application Number:	US19870098280 19870918
Priority Number (s):	DE19863632952 19860927
IPC Classification:	B23K26/00
EC Classification:	B21C37/08, C21D9/50K, B23K26/03, B23K26/26B, B23K26/42C
Equivalents:	☐ AR243106, BR8704959, CA1288824, ☐ <u>DE3632952</u> , ☐ <u>EP0262363</u> , <u>A3</u> , <u>B1</u> , GR3000250T, GR88300082T, ☐ <u>MX171291</u> , ☐ <u>SU1718714</u>
Abstract	
Method and apparatus for the continuous industrial production of tubular bodies in which coated or uncoated steel strip is formed to a slit tube and the opposite strip edges are longitudinally seam welded at high speed by a laser beam of high energy density under protective gas with or without supply of additive material, and after a preparation adapted to the narrow melt zone and bringing together of the strip edges a fusion welding with subsequent controlled cooling and upsetting is carried out which results in a seam geometry suitable for any further processing.  Data supplied from the esp@cenet database - I2	

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-90383

@Int\_Cl.4 B 23 K 26/00 識別記号 310 庁内整理番号 [-7920-4E ❸公開 昭和63年(1988)4月21日

審査請求 有 発明の数 2 (全14頁)

**❷発明の名称 管状の物体をレザー縦シーム溶接で連続的に製造する方法及び装置** 

②特 願 昭62-241030

**砂出** 願 昭62(1987)9月28日

傍先権主張 Ø1986年9月27日99西ドイツ(DE)99P3632952.5

**砂発 明 者 ロルフ・クレープス ドイツ連邦共和国ハム・カール - モステルツ - シユトラー** 

t 5

⑫発 明 者 オットー・ヴェルジン ドイツ連邦共和国へーマー・グリユーナー・ヴェーク 6

グ

②発 明 者 フリートヘルム・レツ ドイツ連邦共和国カーメン・メトラー・ヴィルヘルム・ブ

ラフ ツシユ・シユトラーセ 8

⑪出 顋 人 ヘツシユ・アクチエン ドイツ連邦共和国ドルトムント 1・エーベルハルトシユト

ゲゼルシャフト ラーセ 12

②代 理 人 弁理士 矢野 敏雄 外1名

最終頁に続く

明 細 雪

1 発明の名称 管状の物体をレザー縦シーム溶接で連続的に 製造する方法及び装置

## 2 特許請求の範囲

- 1. 管状の物体を製造する方法であつて、被覆されているか又は被覆されていない荷鋼を発成し、互いに向き合った荷鋼線を高速でエネルギ密度の高いとので、 一光線を用いて添加材料を供給するか又は供給しないで保護ガス下で連続様シーム溶接する形式のものにおいて、
  - まず溶接しようとする帯鋼線面を溶接点におけるレザー光線のフォーカス直径に隣接した光線直線の半分よりも小さい平均的な相面保さまで前加工し、
  - 次いで帯網線を径径すれなしに帯網線の間の間隙幅がフォーカス点の直径よりも小さくなるまで相互に接近させ、
  - その後で帝剣禄をフォーカスされたレザー

光線の光軸から等しい間隔をおいて互いに向き合わされた状態でレザー光線のフォーカス範囲を通して導き、小さな制御された 溶接間隙を維持して帯倒線面に対して垂直な圧力なしで溶散溶接し、

- 次いで溶接シーム範囲を C 網の場合には最高 鉄 炭素 線図の停点 Ar3 に相当する 温度 まで又は高級 鎖及び(又は)オーステナイト 材料の場合には最高 展固及び デンドライト 形成 温度に相当する 温度 まで冷却する ために冷却区間を通過させ、
- 冷却後に溶接シーム範囲を据込み加工し、 据込み距離及び(又は)据込み力を据込み ピード容積に関連して制御し、据込みと ド容積が据込み後の内側及び(又は)外側 据込みピードの御定により決定されている
- ことを特徴とする、質状の物体をレザー縦シ - ム密接で連続的に製造する方法。
- 2. 帯鍋級面を溶接点におけるレザー光線のフォーカス直径に緊接した光線直線の半分より

も小さい平均的な粗面深さまで前加工するととをレザー切断で行なり、特許請求の範囲第 1 項記載の方法。

- 3. 帯鋼線をずれなく接近させるために接近前 に存在する帯鋼線のずれを測定し、溶接点の 前で墜厚さの20%の最高値まで減少させる、 特許請求の範囲第1項又は第2項記載の方法。
- 4. 帯鋼線を光軸から等間隔をおいて互いに向き合わせてレザー光線のフォーカス範囲を通して導くことをフォーカス点の平らな位置制御によつて行ない、この場合、
  - 深さ座標がフォーカヌされたレザー光線の 光軸と合致しており、
  - 機軸が管軸に対して垂直にかつ円弧セクメントとして構成されており、この円弧セクメントの中心点が管軸上に位置し、円弧セクメントの半径が管軸からのフォーカス点の間隔によつて決められている、

特許請求の範囲第1項から第3項までのいず れか1つの項に配数の方法。

でのいずれか1つの項に記載の方法。

- 9. 退込みビード容積を据込みビードの高さ削 定により決定する、特許請求の範囲第1項か 5第8項までのいずれか1つの項に記載の方 法。
- 10. 据込みピード容積を据込みピードの幅制定 により決定する、特許請求の範囲第1項から 第8項までのいずれか1つの項に配載の方法。
- 11. 据込みピード容積を据込みピードの側面角 底の測定により決定する、特許請求の範囲第 1 項から第8項までのいずれか1 つの項に記 彼の方法。
- 12. 据込み距離及び(又は)据込み力を据込み ピード容積に関連して外据込みピード容積に 対する内据込みピード容積の比が1:3と等 しく又はそれよりも小さくなるように制御す る、特許請求の範囲第1項から第11項まで のいずれか1つの項に配載の方法。
- 13. 質状の物体を製造する装置であつて、被複されているか又は被覆されていない帯剝から

- 5. 横座標制御のためにフォーカス点に対する 溶接間隙の周方向の偏差又はこの溶接間隙に 対して平行なマークの位置偏差を無接触で検 出する、特許請求の範囲第4項記載の方法。
- 6. 保さ座標制御を行なりために智表面と帯網線とフォーカス点との間の、フォーカスされたレザー光線の光軸に対して平行な間隔の変化を無接触で測定する、特許請求の範囲軍生項記載の方法。
- 7. 溶接間隙幅を溶接点の前で測定しかつ溶接点における溶接間隙幅制御を行なりために入力値として利用する、特許請求の範囲第1項から第6項までのいずれか1つの項に記載の方法。
- 8. 溶酸溶接と据込みとの間の溶接シーム範囲 の冷却度を冷却区間を変えないで、溶接しよ うとする帯鋼線を溶接点の前及び(又は)後 ろで加熱することにより溶接シーム範囲 いて据込み後に検出された温度に関連して制 御する、特許請求の範囲第1項から第7項ま

帝鋼線のずれ及び溶接点と案内部材(27)と(28)との間の溶接間隙幅を検出しかつ 比例する電気的なペルスに変換する測定装置 (42)が設けられており、

帯鋼線のすれに対して平行な高さ軸における 窓内形材(27)と(28)のそのつどの瞬 

- 深さ座標がフォーカスされたレザー光線の 光軸と合致させられており、
- 検座標が管軸に対して垂直にかつ円弧セクメントとして構成され、この円弧セクメントの中心が管軸上に位置しかつその半径が管軸からフォーカス点の間隔によつて決め

比例的な電気的なパルスに変換する温度測定 装置(55)が設けられており、

温度測定裝置(55)の電気的なパルスで加熱装置(52)を制御する処理装置(54) が設けられており、

辞接シーム範囲を冷却区間を通過したあとで 据込む接近可能な据込み装置( 64)と( 6 5)とが設けられてかり、

検出装置(67)と(68)との電気的なパルスを用いて据込み装置(64)と(65) との接近運動を制御する処理装置(66)が設けられていることを特徴とする、管状の物体をレザー縦シーム形接で連続的に製造する 装置。

14. 案内部材(27)と(28)及び(56)

られている、

3 座標制御装置(60)を偏えたレザー路接 ヘッド(6)が設けられており、

溶接間隊の周方向の偏差又はこの溶接間隊に対して平行なマークのフォーカス点に対する相応の位置偏差を検出しかつ比例的な電気的パルスに変換する無接触で働く溶接シーム追従系(20)が設けられており、

帯鋼線を密接点の前又は後ろで加熱する加熱 装置(52)が設けられており、

据込んだ後の密接シームの温度を測定しかつ

と(57)が管周面を特に管及手方向に転動 する装置として構成されている、特許請求の 範囲第13項記載の装置。

- 15. 案内部材(27)と(28)及び(56) と(57)が管周面を特に管長手方向に滑動 する装置として構成されている、特許請求の 範囲第13項記載の装置。
- 16. 剛定装役(42)が光線切断測定装置として構成されている、特許請求の範囲第13項から第15項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 17. 位置フィーラ(39)と(40)とがポテンシオメータとして構成されている、特許請求の範囲第13項から第16項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 18. 溶接シーム追従系(20)が光学的に働く 系として構成されている、特許請求の範囲第 13項から第17項までのいずれか1つの項 に記載の装置。
- 19. 間隔制定系(58)がレザー測定装置とし

て構成されている、特許請求の範囲第13項 から第18項までのいずれか1つの項に記載 の装置。

- 20. 加熱装置(52)が誘導コイルとして構成されている、特許請求の範囲第13項から第19項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 21. 加熱装置(52)がレザー光線加熱装置として構成されている、特許請求の範囲第1項から第19項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 22 加熱装置(52)が放熱器として構成されている、特許請求の範囲第13項から第19項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 23. 温度測定装置(55)が光線ピロメータとして構成されている、特許請求の範囲第13項から第22項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 24. 据込み装置(64)と(65)がローラ及び(又は)ローラケージとして構成されている、特許請求の範囲第13項から第23項ま

被覆されているか又は被覆されていない否例から連続的にスリット管を形成し、互いに向き合った帝綱禄を高者でエネルギ密度の高いレザー 光線を用いて添加材料を供給するか又は供給しないで保護ガス下で連続従シーム溶接する形式のものに関する。

## 従来技術

管状の物体をレザー溶接するとのような大は、公知であり、特に合金された網もしてもくくできる。例を成る薄壁の管体を製造する範囲できる。例をは米国特許第43151322歳の田書によれば帯状金属がコイルから引出で成れてはいて連続的にスリット管に成形では、このスリット管の帯状金属緑をレザー光線でのスリットで表するととが開示されている。

しかし実地においてはこの方法を利用した場合には 壁厚が増大すると上記特許明細書において要求されているように帯状金属緑が正確に位置決めされているにも拘らずかつ帯状金属緑面が良好に前加工されているにも拘らず、このよ

てのいずれか1つの項に記載の装置。

- 25. 据込み装置(64)と(65)がスリップ 成形プロック及び(又は)リングとして構成 されている、特許請求の範囲第13項から第 23項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 26. 検出装置(67)と(68)が光学的に働く装置として構成されている、特許請求の範囲第13項から第25項までのいずれか1つの項に記載の装置。
- 27. 検出装置(67)と(68)が機械的なテスタとして構成されている、特許請求の期囲 第13項から第25項までのいずれか1つの 項に記載の装置。
- 28. 検出装置(67)と(68)が誘導的に例 く装置として構成されている、特許請求の範 囲第13項から第25項までのいずれか1つ の項に記載の装置。
- 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は管状の物体を製造する方法であつて、

うな形式の溶接では帯状金属緑面に押圧力なし では十分に満足できるシーム幾何学的形状が得 られない。

容接速度ときわめて急な温度勾配、つまりシーム範囲のきわめて迅速な加熱と冷却及び隣接 範囲における低い熱伝導性との協働によつてか つこの容接方法で生じる容融池における流れに よつて容接シームの両側で内側及び外側表面に 容接シーム降役が形成されることが避けられな

これによつて生じる部分的な整厚さの減少に 基づいてこのような溶接シーム陥役は特に管を 曲げ加工法で後続加工するときに危険な個所と なる。

西ドイン国特許出願公開第3304717A 1号明細書に開示されている郷板の突合わせ面を落接する方法には、溶接過程中に溶胶部、ひいては突合わせ面を据込むかもしくは変形することが含まれている。

との、管製造方法、例えば誘導溶接法におい

て、プレス溶接として公知であるプロセスは、 質的にはそれ程費用のかからない帝状金属緑前 加工を許す。何故ならば場合によつては不規則 性もしくは不完全性を有する溶融部もしくは帝 状金属緑面の1部分はシーム範囲から押出され かつ据込みピードの形で溶接シームの内側及び 外側表面に凝固にある。

しかしながら管溶接の場合には容融でを被状又はこれが大の状態でプレスすることと問連して行なりことができるが力に関連しては行なりことができない。何故ならば工材の液状の溶散を開発している。この結果は溶接シームの両側でコントロールされない据込みピードの形成として現われる。

さらに圧延された材料から成る質の場合には このようなプレス溶接を用いることは溶接シーム範囲において材料ラインの不都合に大きな偏向をもたらす。

さらに翳厚さが増大するにつれて、レザー溶

接の場合にはきわめて傷の狭まいシーム範囲に より、きわめて急な温度勾配とに関連して、 材 科及び形の不完性が据込みによつて十分除かれ ない。

発明が解決しようとする問題点 ・

本発明が解決しようとする問題点は金属から成る、レザー溶接された管の工業的な製作が整厚さが上昇する場合にもかつ速度が高い場合にもかつ速度が高い、製作後に予定されての少ーム範囲の、製作後に予定されて相応しまったの特性に相応はある。では、大人が与えられる方法を提供することである。問題点を解決するための手段

本発明の問題点を解決するための手段は特許請求の範囲第1項に記載されている。

本発明の有利な実施 憩機は特許請求の範囲第 2 項以下に記載されている。

さらに本発明によれば本発明の方法を実施するのに適した装置が提供されている。

トロールされずに形成される溶接ヒードが回避 される。

レザー光線を使つた深さ溶接はフォーカス範囲で負荷された材料におけるレザー光線を取囲みかつ2つの相、つまり溶融された材料と蒸発した電荷された材料、プラズマとから成る熱円 简(キーホール)を形成して行なわれる。

生産速度と規定された出力密度が 0.5・10<sup>6</sup> W/cm²の場合には前述の方法では前記両方の高吸収性の相は固定的に確立されかつ帯状金属像は溶接間隙の全深さに亘つて溶融温度に加熱される。

さらに記述した方法では据込み距離及び(又は) 据込み力は据込みが行なわれた後で選込みにといても外側にかいても着取できる、一様に常には円円でかって、 据込み ピードによつて容積はその ごる を とができるか 5 である。

本発明の方法は測定に応じて壁厚/直径比の大きい質のためにもすべての必要な調節機構、成形装置、監視系と制御装置を準備することによつて良好なシーム幾何学的形状と高い生達速度でレザー溶接を確実に行なりことを可能にする。

原則的には溶接は保護ガス下で行なわれる。何故ならばこれによつてプラズマ形成は有利に影響されかつ材料が空気酸素と反応することが避けられるからである。帝状金属が溶融にか加熱されることによつて変化し、再び元の状態に一溶接シーム範囲においても一変化させようとする合金は添加材料の供給を必要とする。

溶接シーム幾何学的形状に関する最高の結果は外側据込みピード容積に対する内側据込みピード容積に対する内側据込みピード容積を評価するための正確な大きな情報は内側及び(又は)外側据込みピードを据込みの直後に据込みピードの幾何学的な大きなだけをこの大きなに比例する電気的なパルスに変

C 鋼と小さい管直径のはあいには完全な光学 的な検出装置の代りに誘導的な検出装置がしば しば実地において使用可能である。

そのつど測定される必要のある唯一の幾何学的な大きさは管寸法と検出装置とに応じて据込みピードの高さ、幅又は側面角度である。

据込みの制御はそれぞれ据込み装置の調節機構を作動することによつて実現される。この場合には有利には据込みピードの幾何学的な大きさに比例した電気的なパルスを比較し、所定の寸法に対し規定された容积比を関係づけ、これ

換する検出装置によって測定することによって視行のれる。この測定は直径の小さな、管のれる。何は有利には光学的な検出をですなわれる。何故ならば小さな構成さと思い、集で、中度を可能はないが、のである。管直径が大きい場合にはほとからなからであり、反応速度がこの本発のマードの形態に適合させられている。

から制御ペルスを据込み装置の関節機構に与える処理装置が用いられる。

このような据込み装置の公知である、もつとも簡単な構成はローラ及び(又は)ローラケー シ又は特に耐難性の材料の場合にはスリップ成 形プロック及び(又は)リンクの形で存在する。

溶融溶接と据込みとの間の冷却は有利には C 鋼の場合には最高、鉄炭素線図の停点Ar 3 に相応する温度まで行なわれ、高級鋼とオーステナイト鋼との場合には最高、凝固及びデンドライト形成に相応する温度まで行なわれる。

この温度限界を維持すると溶験部に十分なかたさ、ひいては据込み力伝達性が得られるが、同時にピード範囲に応力が凍結されることが回避されるか又は良い冷却硬化をもたらす組織がピード範囲に形成される。

適当に決められた比較的長い冷却区間の場合には冷却値を付加的な漁を帯状金風線に溶接点の前及び(又は)後で供給して制御することが 有利である。これによつて強々異なる材料のた めに種々異なる固有のが得られる。 同様に有利であることは既以及のを据込み 後の ピード範囲の基準温度に関連して制御することである。何故ならばこの場合には浴袋ピード範囲における環境の影響及び変化も検出されかつ考慮されるからである。

温度装置としては放熱ピロメータが用いられると有利である。この放熱ピロメータはピード範囲の温度に比例した電気的なパルスを生せしめる。このような比例的なパルスによつて処理装置はもつとも簡単な形式で加熱装置のための勧利パルスを形成することができる。

C 鋼の場合に用いられる、ピード範囲の上に 位置決めされるか又はスリント管もしくは管の 周囲に配置された誘導コイルを使用した簡単な 誘導加熱の代りに、高級鋼及び(又は)オース テナイト材料の加熱はレザー光線で行なうこと ができる。

この場合の利点は正確な 無調量が得られると 共に、溶接レザーの出力が十分である場合に帯

- 深さ座領はフォーカスされたレザー光線の光 触と合致しており、
- 一機座標は管軸に対して垂直でかつ中心が管軸上にありかつ半径が管軸とフォーカス点との間の間隔によつて与えられている円弧として 構成されている。

フォーカスされたレザー光線の光輪に対して 平行であるフォーカス点に対する帯状金 風縁に おける管表面の間隔は、比例する電気的なペル スに変換し、間隔測定により深さ 選 ほを制御す るための入力値として用いることが きわめて 遊 状金属級を予熱するためにレザー溶接光額から 部分光線を例えば部分透過性の鍵によつて分離 することができることである。

加熱を特に簡単な形式で行なうことは、 公知のように電流又はガスで稼働される、 ピード 範囲の上方に配置される放無器を用いることによって可能である。

前記形式の案内は簡単な形式でレザー光線の フォーカス点が平面位置制御によつて帯状金属 緑に合わせることにより実現される。この場合、

している。この場合にはきわめて高い正確さで レザー測定装置が働く。このレザー測定装置は 測定が溶接点のすぐ近くで行なうことができ、 測定のために溶接光線から分離された部分光線 を利用できるという利点をもたらす。

処理装置はピード追従系と間隔測定系とのパルスを処理することにより簡単な形式で3 座標制御のための制御パルスを生ぜしめる。

相応に大きな溶接抵抗を有する材料のためには管周面上を特に管 級方向に滑動する案内部材が有意義である。この案内部材は帯状金属緑の滑り案内及び(又は)フォーマ及び成形プロックから構成されていると有利である。

帯状金属緑をずれなしに接近させることを保証するためには、このために必要な案内部材を少なくともずれ方向に平行な高さ触において制御することである。この場合にはまずこの案内部材と容接点との間に生じる帯状金属線のずれが過定装置で検出されかつ比例する電気的なパルスに変換される。

この場合に有利であるのは迅速な 測定 周波 数の他に帯状金属級の側面の正しい判断を可能に する光線切断測定装置を用いることである。

に切断面の平均粗さが低いことですぐれている レザー切断法で行なうことができる。 この場合 には特別なレザー切断装置の他にレザー 溶接 置の出力が十分である場合にはこのレザー 溶接 装置から部分レザー光線を分盤しかつ帯状金段 級の切断に使用することもできる。 さらに正確な容敵容扱は容接点におけるレザー光線のフォーカス直径に隣接した光線直径の
火よりも小さい平均粗さを帯状金異縁面にもた
らす帯状金異縁の前加工によつて選成される。
この光線直径は整厚さに関連して関節されるレザー光線のフォーカス度に関連する。

帯状金属線の前加工は簡単な形式で切削加工例えば平削、研削又はフライス加工を行なう適当な工具を備えた<del>都立会はよねを組まれ</del>帯状金属線前加工装置を用いて一作樂ストローク又は帯状金属線の授業ストロークで切削する加工工程で行なうことができる。

値かな費用で実現できることは帯状縁面を適当な据込み装置を用いて帯材録面に対して垂直に据込前変形することである。帯状金属のローラ及び(又は)ケーツ成形の場合には前記の据込前変形は統合されたナイフ円形フレームによって行なわれる。

同様に有利な形式で帯状金銭線の前加工は特

次に図面について本発明を説明する:

引続き凝固する溶接シーム15は冷却区間16を据込み点16まで通過する。この据込み点16で示された据込みが行なわれる。

第2図には原理図1によつて説明した本発明 の方法を実施するためのレザー溶接装置が概略 的に示されている。公知の形式でローラ及び( 又は)ケージ成形によりスリット管19に曲げられた、厚さ5mmの帯状材料は平削による帯状 金属縁前加工及び粒体による仕上げ研摩加工を 既に終えており、帯状金属縁4.5の面にRm =40μmの平均粗面深さを有している。

この場合には品質× 5 C V T i 12 のフェライト高級鋼が直径 D A = 6 3.5 mm の鋼管に溶接されるものとする。

無接触に働くシーム追従系20は公知の形式で、溶接間隙7の上方に位置決めされたテレビカメラ23の、スリット管表面21に送り方向12に対して斜めに光線を投げる光源22から構成されている。このテレビカメラ23は管象面21から反射するかもしくは溶接間隙7に吸収される光線24により、コントラストの鮮明なビデオ像を撮影し、これは評価装置25で評価される。

フォーカス点 9 の検座標制御に必要とされる 周方向の溶接間隙偏差の検出を行なうためには、

は各ポテンシオメータ39と40とによつて検 出され(第2図)かつ比例するアナログ電圧Ur として処理ユニット41に供給される。

溶接間線も同様にその幅に応じた影面もしく は吸収面をもたらす。 ラインあたり 3 0 0 0 画 像点までの解像能を備えたダイオードラインカ メラ4 9 は帯状金属縁のずれ4 5 もしくは4 8 灰色段階なしで例えば512×256の画像点の二元像を管軸26に対して横方向のハーフ像として撮影する工業テレビカメラで十分である。

評価装置 2 5 は入力する ビデオ信号の周波を 公知の形式で中間明度値に相当する闘を用いて 処理する。この闘は光線 2 4 の反射と吸収との 間の差を十分に正確に検出する。

コントラスト限界、つまり工材の反射面と吸収面との限界の移動はコントラスト差の面重心を周方向の溶接間隙偏差に比例するアナログ電圧Ugによつて電子的に検出した後で後続処理に供される。

各帯状金属縁4,5はローラゲージ27と28(第3C図)によつて管外周に適合させられて口径定めされたローラ29-34を用いて外側から案内される。ローラゲージ27,28は管軸26に対して垂直に高さ調節可能で、支持カをプリメムローラ36,37,38を有する支持ローラゲージ35によつて与えられる。ローラゲージ27,28の調節された高さの程度

第2図の製造装置はさらに中間周波数を有してータ53で作動される誘導コイル52を有している。中間周波数ゼネレータ53の出力は理 装置54によつて制御される。この処理装置54によつて制御される。この処理を置ち 4は据込み点17の後ろでシーム温度を定し、ひいては帯状金属録4,5の予熱を決定する放射ピロメータ55から前配温度に比けてナロク電圧して変換する。

浴接案内ローラ 5 6 . 5 7 は ス リ ツ ト 管 1 9

を溶接点りにかいて、帯状金属級4. 5 に帯状金属級4. 5 に帯状金属級4. 5 に帯状 ととないに(第4a図)かつ 0.3 mmの溶接 日 を維持した状態で案内する。 溶接 案内 ローラ 5 6 と 5 7 の接近は図示されていない調節モータのによつて制御される。 この 調節モータの 制 電 医は処理装置41によつて比例的 な電圧 Usを処理した後で与えられる。

理装置 6 6 はテレビカメラユニット 6 7 と 6 8 とから出力信号として受取つたアナログ電圧を 評価しかつ比較する。

このアナログ電圧はエンドオフコーブ 6 9 と 7 0 でシームの内側及び外側で行なう 据込み ピード幅測定から生ぜしめられかつこれに 出例 しておりかつ 次いでテレビカメラユニットに おいて、シーム追従系20のところで説明した 規定した中間明度関を用いたコントラス検出法に従って行なわれる処理から生ぜしめられる。

市販のエンドオフコープ89,70はそれぞれ円形に配置された光導ファイパパッケージを観察するためにかつリング状に配置された光導ファイパパッケージを撮影しようとする範囲を 照明するために有している。

第5図には帯状金属緑前加工ユニット71が示されている。この前加工ユニット71においてはまだ変形されていない帯状材料72は保持ローラ73,74によつて案内されており、両方の帯状金属緑4,5において液圧式に当つけ

で入力信号として処理ユニットに与えられる。 この処理装置59は帯状金属緑の周方向の運動 に比例する評価装置25からのアナログ電EUg を処理した後で、レザー溶接ヘット61の3座 標制御装置60の電気的な駆動装置のための制 御電圧を発する。

レザー溶接ヘッド 6 1 は保護ガス供給装置 6 2 を有し、これを介してレザー溶接ヘッド 6 1 においてレザー光線を取囲む、図示されていないリング室を通つて保護ガスが溶接点 9 まで供給される。

辞融格接されたシーム 6 3 は送り速度で冷却区間 1 6 を据込み点 1 7 まで通過する。この据込み点 1 7 においてシーム 6 3 は据込みローラ6 4 と 6 5 によつて溶接シームの厚さ方向に対して垂直に据込まれる(第 4 b 図)。

据込みローラ64,65の接近調節は図示されていない調節スピンドルに作用する調節モータで行なわれる。この調節モータは制御電圧を 処理装置66を介して受取る。このためには処

られた平削工具75、76で加工される。この場合には帯状金属緑4、5は引張り及び圧縮応力に基づき外側及び内側線維に成形後に生じる帯状金属緑のひずみを補償する角度で軽く斜めに面取りされている。

第6図は寸法が D A 6 3.5 × W d 5 m である 管の密融帝接されたシーム 6 3 の横断面を適当 に拡大して示したものである。材料としてはフェライト高級網が用いられている。はつきりと 判ることは内側と外側とにおいて、シームの左 側と右側との基材への移行部にシーム陥役が形成されている。

第7図は同じ管のシーム77の横断面を冷却区間16を通過させられて据込まれた後で示したものである。シームの内側と外側との揺込みピート容積は約1:10の比であり、管長さに見つて完全に均一に構成されている。シームの内側と外側のシーム陥役は落腔落接されたののよので完全に除かれている。

記述した大きな壁厚さのための方法は 3-m以 下の小さな壁厚さの場合にも使用することがで きる。

## 4 図面の簡単な説明

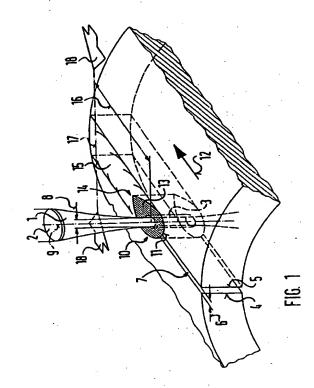
1 … レザー光線、2 … レンズ、3 … 熱円筒、4 ,5 … 帯状金属線、6 … 間隙幅、7 … 溶接間

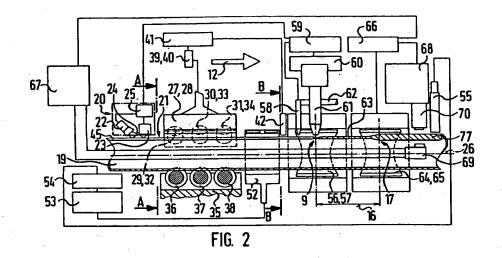
… 処理装置、 6 7 , 6 8 … カメラユニット、69 , 7 0 … エンドスコープ、 7 1 … 帯状金属緑前加工ユニット、 7 2 … 帯状金属材料、 73,74 … 保持ローラ、 7 5 , 7 6 … 平削工具

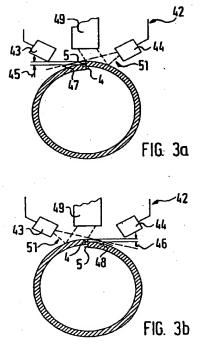
代理人 弁理士 矢 野 敏

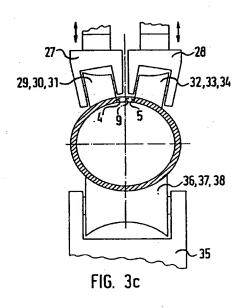


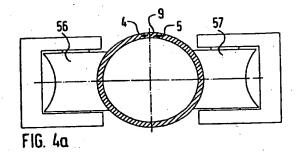
際、 8 ··· フォーカス直径、 9 ··· 溶接点、 1 0 ··· 溶 融 池 、 1 1 … 緑 、 1 2 … 送 り 方 向 、 1 3 … 溶 融金属、14一線ソーン、15m溶接シーム、 16…冷却区間、17…据込み点、18…矢印、 19…スリット管、20…シーム追従系、21 ... スリット管表面、22… 光源、23... テレビ カメラ、24…光線、25…評価装置、26… 管軸、27,28…ローラゲージ、29,30 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 - ローラ、3 5 - 支 持ローラグーン、36,37,38…プリズム ローラ、39,40… ポテンシオメータ、41 … 評価ユニット、42… 光切断測定装置、43 , 44…照射体、45,48…ずれ、47,4 8…影の面、49…ダイオードラインカメラ、 5 2 … 誘導コイル、5 3 … 中間周波数ゼネレー タ、 5 4 … 処理装置、 5 5 … 放射ピオロメータ、 5 6 , 5 7 … 府接案内ローラ、 5 8 … 測定レザ、 59…処理ユニット、60…3座標制御装置、 6 1 … 溶接ヘッド、 6 2 … 保護ガス供給装置、 6 3 … シーム、 6 4 , 6 5 … 据込みローラ、66

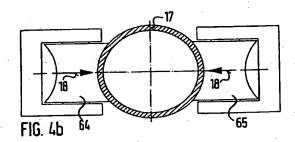


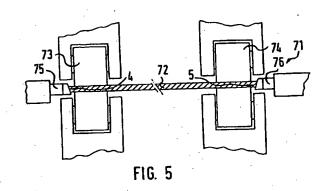


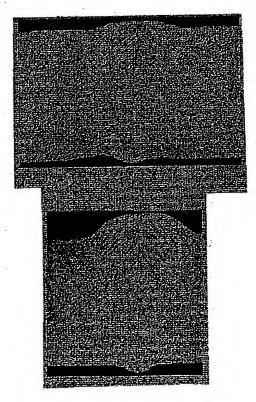












**-453** -

第1頁の続き

ドイツ連邦共和国ドルトムント15・エリングハウザー・シ フリートヘルム・ギユ ⑫発 明 者

ユトラーセ 156

ドイツ連邦共和国ミユンスター・プロイル 16 ハンスーユルゲン・ヴ 明 者 79発

ドイツ連邦共和国ハム1・イエーガーアレー 67 マンフレート・ゲルバー ⑫発 明者

ドイツ連邦共和国ドルトムント - ジーブルク・ライヒスマ ハインツ・グロース 明 者 @発

ルクシユトラーセ 142